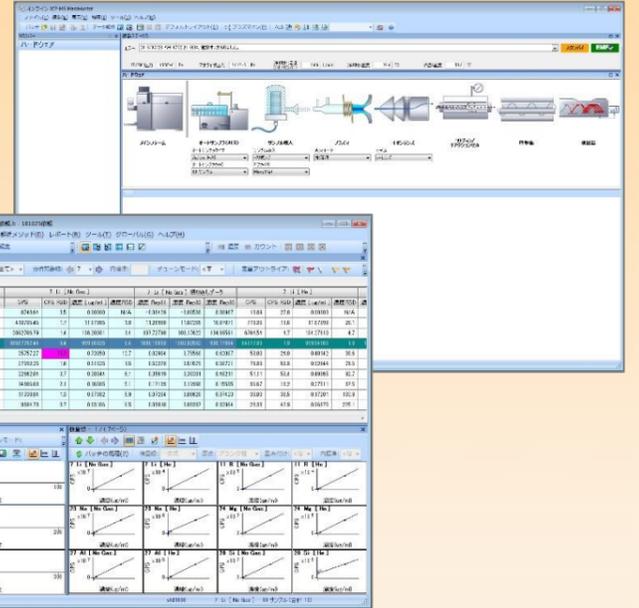


# ICP質量分析装置(ICP-MS) 機器講習会



ICP-MS 7700x (Agilent)

ICP質量分析装置(ICP-MS)の機器講習会を開催します。  
ICP-MSの使用を検討されている方は、是非ご参加ください。

日時：平成30年**11月27日(火)** **13:00~14:30頃**

場所：理系複合棟 311室

機種：ICP-MS 7700x (Agilent)

[http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/index.php?key=mumq3qif0-370#\\_370](http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/index.php?key=mumq3qif0-370#_370) (分析機器一覧)

講師：儀間真一 (研究基盤センター)

内容：原理説明と機器の使用方法等

定員：8名

※ 定員に達し次第、受付を終了します。

## 申し込み方法



予約QRコードもしくはホームページから

ホームページからの申込の締切りは、

11月26日(月) 15:00まで

[http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page\\_id=980](http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=980)

## 問い合わせ先

研究基盤センター事務室 (理系複合棟307号室) 儀間真一

TEL:895-8967 E-mail:[irc@lab.u-ryukyu.ac.jp](mailto:irc@lab.u-ryukyu.ac.jp) HP: <http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>